

DOI: 10.12086/oee.2020.200093

基于迂回相位的轨道角动量 Talbot 阵列照明器

聂芳松,姜美玲,张明偲*,曹耀宇*,李向平 暨南大学光子技术研究院,广东省光纤传感与通信技术重点实 验室,广东广州 510632



Orbital angular momentum Talbot array illuminator based on detour phase encoding

Nie Fangsong, Jiang Meiling, Zhang Mingsi^{*}, Cao Yaoyu^{*}, Li Xiangping

Guangdong Provincial Key Laboratory of Optical Fiber Sensing and Communications, Institute of Photonics Technology, Jinan University, Guangzhou, Guangdong 510632, China

Abstract: Orbital angular momentum (OAM) beam with helical phase distribution has demonstrated important applications in information optics, optical trapping, and optical manipulation. In this paper, we designed a planar optical device which can generate a periodic array of focused orbital angular momentum beams. Based on detour phase encoding, the phase distribution calculated by fractional Talbot effect is implemented on this planar optical device. The property of this optical device with periodic square and hexagonal structures is simulated by finite difference time domain (FDTD) respectively. The optical device with explicit advantages of being easy to fabricate, splice, duplicate, and integrate can efficiently prop up the generation of high-quality large-area array-type OAM beams.

Keywords: fractional Talbot effect; orbital angular momentum; periodic structure; detour phase

Citation: Nie F S, Jiang M L, Zhang M S, *et al.* Orbital angular momentum Talbot array illuminator based on detour phase encoding[J]. *Opto-Electronic Engineering*, 2020, **47**(6): 200093

收稿日期: 2020-03-19; 收到修改稿日期: 2020-05-09

基金项目:国家自然科学基金资助项目(61605061,61875073);广东省自然科学基金资助项目(2016A030313088);广东省创新创业 资助项目(2016ZT06D081)

作者简介:聂芳松(1994-),男,硕士研究生,主要从事激光加工微纳结构方面的研究。E-mail:315737726@qq.com

通信作者:张明偲(1990-),男,博士,主要从事表面等离子体方面的研究。E-mail:mszhang@jnu.edu.cn 曹耀宇(1981-),男,博士,主要从事超分辨光学技术与应用的研究。E-mail:yaoyucao@jnu.edu.cn

版权所有©2020 中国科学院光电技术研究所

1 引 言

光子和经典力学宏观粒子一样,都可以携带能量、 动量和角动量。光子的角动量又分为自旋角动量(spin angular momentum,SAM)和轨道角动量(orbital angular momentum,OAM)。自旋角动量是光子的内禀 属性,每个光子携带的自旋角动量为±ħ,表现为偏振 光学的左旋或者右旋圆偏振光;轨道角动量是指光在 传播过程中,每一个平行的截面上具有 exp(ilq)的螺旋 形相位分布,对应的每个光子携带的轨道角动量为 lħ, l 代表轨道角动量光束的拓扑荷,在理论上可以取值为 任意整数,因此每一个光子理论上可以携带无穷种轨 道角动量^[1]。因此,轨道角动量光束被普遍应用于光 通信^[2-4]、超分辨^[5-6]、纳米操控^[7-10]、激光加工^[11]和光 存储^[12-15]等领域。随着光学微纳器件逐步开始由实验 室研究阶段发展为大规模工业生产阶段,人们对于 OAM 光束提出了越来越高的要求。

1992 年, Allen 等人利用两个柱透镜,首次在实验中产生了轨道角动量光束^[1]。目前,轨道角动量光束已经可以通过多种方式产生,例如:通过螺旋相位 片法^[16-17]、涡旋波片法^[18-20]、全息叉形光栅法^[21-22]、空间光调制器^[23-25]等相位调制方法,都可以在宏观空间 中产生 OAM 光束;通过环形角光栅结构的回音壁模式^[26],表面等离子体耦合-解耦合等手段^[27-28],同样可以在微观空间内产生OAM光束。然而,以上产生OAM 光束的方法多用于产生单一 OAM 光束,无法满足人 们对于多焦点大面积阵列型光场的需求。

本文中,我们根据分数 Talbot 效应,设计了一种 可以产生大面积阵列型 OAM 光束的照明器件。该器 件利用迂回相位的编码方式,在平板上加载特定的相 位分布。分别讨论了四边形和六边形周期结构生成聚 焦 OAM 光束的理论基础和设计参数,解析了单色平 面波入射下,两种周期型相位板生成的轨道角动量光 斑强度分布。并使用时域有限差分(finite difference time domain,FDTD)仿真模拟方法对设计的结构进行 了进一步的验证。该器件设计简单,具有高集成度, 大面积复制拼接等优势,可以方便产生高质量阵列型 聚焦 OAM 光束。

2 基本原理

周期性结构在单色平面波照射下,由于光的衍射,可以产生自成像现象,即 Talbot 效应^[29-30]。简单来说, Talbot 效应可以理解为横向周期为 *A* 的光场,在传播 过程中,产生周期为 $Z_T=2A^2/\lambda$ 的纵向周期性;纵向周 期 Z_T 即为 Talbot 距离, λ 为单色光波长。当周期性光 场的占空比为 $1/\beta$ 时,在周期性结构后方 $Z_\beta=Z_T/2\beta$ 的 位置,可以产生一个均匀振幅面,即在这个平面上, 光场的强度都是相等的,每个像素之间仅存在相位的 差别,这个效应又称之为分数 Talbot 效应, $Z_T/2\beta$ 又 称为分数 Talbot 距离。对于边长为 a 的二维正方形周 期性结构,具有类似于一维周期结构的特点。和一维 周期结构相似,二维周期结构的 Talbot 距离 $Z_T=2a^2/\lambda$ 。 因此,根据分数 Talbot 效应,我们设计一种 15×15 的 正方形阵列结构作为周期单元,将 15×15 空间的入射 光聚焦到中心点 1×1 像素上,即 $\beta=15$;每一个正方形 像素基元的边长为 d_{unit} ,根据分数 Talbot 距离的定义, 得到:

$$Z_{\beta} = \frac{2(\beta d_{\text{unit}})^2}{2\beta\lambda} = \frac{\beta d_{\text{unit}}^2}{\lambda} \quad . \tag{1}$$

此时,每个单元格在方阵点(*m*, *n*)处的初始相位 $\Phi_0(m,n)$ 可以根据以下表达式计算得到^[31-32]:

$$\Phi_0(m,n) = \left(-1 - \frac{1}{\beta}\right)(m^2 + n^2)\frac{\pi}{2} ,$$
(2)

其中:m, n均为整数,分别表示水平竖直两个方向上的数值坐标, $\sigma_0(m,n)$ 的分布如图 1(a)所示。具有等相位分布的单色平面入射波,经过 Talbot 照明器件,被聚焦为 1×1 像素的焦点。为了实现具有螺旋相位 $\exp(il\varphi)$ 的阵列型轨道角动量光束,只需在 Talbot 相位板上叠加上 $\sigma_{OAM}(m,n)=\exp(il\varphi)$ 的螺旋相位分布(l=1时,如图 1(b)所示)。轨道角动量 Talbot 相位板上的总相位分布为

$$\Phi_{\text{total}}(m,n) = \Phi_{\text{OAM}}(m,n) + \Phi_0(m,n) \quad , \qquad (3)$$

如图 1(c)所示。对于多元相位分布的 Talbot 相位板, 每一个不同的相位,代表着具有不同光程,也就是不 同厚度的电介质结构单元,相位板的厚度分布示意图 如图 1(d)所示。显然,上述相位板结构具有非常复杂 的多阶结构,这种结构难以通过传统的激光直写或者 离子刻蚀技术加工而成。

3 结构设计和计算分析

迂回相位编码技术是主要应用于全息图像的编码 技术^[33-34]。通过迂回相位编码方法,可以把以上的多 阶相位分布转化为一组特定平面内 0-π 型的二进制分 布,把三维多阶结构转为二维平面型结构,从而大大 降低了加工难度;同时,平面型二进制衍射元器件还 可以进行大范围的拼接或是复制操作,形成阵列型的





图 1 (a), (b) 正方形单周期 Talbot 相位板的(a)相位分布和(b) /= 1 的螺旋相位分布; (c), (d) 叠加轨道角动量的 Talbot 相位板的(c)总相位分布和其相应的(d)三维立体结构。

Fig. 1 (a), (b) Single period of square Talbot phase plate phase distribution (a) and helical phase distribution for *I* = 1 (b); (c), (d) The total phase distribution (c) of Talbot phase distribution with orbital angular momentum and its three dimensional structure (d)

迂回相位编码 Talbot 阵列照明器。迂回相位编码的原 理如图 2 所示 图 2(a)表示 *xy* 平面内边长为 *d*_{unit}=1 μm 的正方形 1×1 像素基元。在正方形中,白色部分为占 空比为 50%的水平长方形孔洞,折射率 $n_0=1$;灰色部 分为光学介质,折射率 $n_1=1.50$,介质厚度为 $H=0.5 \mu m$, 如图 2(b)所示,对于入射波长 $\lambda=500 nm$ 的单色平面



图 2 (a), (b) 迂回相位编码 Talbot 阵列照明器的正方形 1×1 像素(a)基元结构(其中 d(m,n)为 0 相位中心位置偏移 量, O1和 O2分别对应基元中心和 0 相位中心)和(b)位置偏移;

(c), (d) 迂回相位编码 Talbot 阵列照明器的(c)单周期和(d)3×3 周期阵列结构

Fig. 2 (a), (b) The square unit cell (a) of Talbot array illuminator based on detour phase encoding and its displacement (b) from the central position; (c), (d) One period (c) and 3×3 array structures (d) of Talbot array illuminator based on detour phase encoding

波,光学介质部分和空气部分具有的光程差为 (n_1 - n_0)h,正好等于波长的一半,即空气和介质分别对 应 0 和 π 的二进制相位分布。根据迂回相位原理,孔 洞在 1×1 正方形像素单元中的位置不同,整个正方形 像素单元就有不同的相位,根据图 1(d)计算得到的 0~2 π 区 间 相 位 分 布 ,分别 按 照 $d(m,m) = (\Phi_{total}(m,m)/2\pi)d_{unit}$ 的方式,进行相位编码。 上述迂回相位编码方式对应入射光的偏振方向具有选 择性:偏振方向平行于长轴方向的 x 方向线偏振光的衍 射效率偏低。经过迂回相位编码之后的 Talbot 相位板 厚度均匀,只需要在均匀厚度的光学介质上进行加工, 大大减小了加工难度。同时,这种结构还可以进行大 范围的复制或是拼接,图 2(d)是 3×3 的周期型迂回相 位编码的 Talbot 阵列照明器结构。

 的分布为

$$U_{\beta}(x, y) = F\left\{ \operatorname{rect}\left(\frac{x}{\beta}, \frac{y}{\beta}\right) U_{0}(x, y) \exp[i \Phi_{OAM}(m, n)] \right\}$$
$$= F\left\{ \operatorname{rect}\left(\frac{x}{\beta}, \frac{y}{\beta}\right) \right\} \otimes F\left\{ \exp(il\varphi) \right\} , \qquad (4)$$

其中: $U_0(x,y)$ 为入射波的复振幅,本文全部采用正入 射平面波, $U_0(x,y)=1$;⊗表示卷积运算。需要注意的 是,Talbot 相位板额外加载的相位可以是任意相位分 布 $\sigma(m,n)$,入射波也可以具有任意强度和相位分布, 而非局限于正入射平面波。对于不同拓扑荷 l=0 和 l=+1的 Talbot 相位板,经过傅里叶变换后,理论计算 得到的光场强度分布分别如图 3(a)和 3(b)所示。使用 FDTD 计算方法,分别对拓扑荷 l=0和 l=+1的 Talbot 相位板进行模拟仿真计算,模拟计算参数如下:x 方 向与y方向均设置为周期性边界条件,表示 Talbot 阵 列照明器可以在平面内无限拓展;入射光为Z方向竖 直向下的x方向线偏振平面波。在分数 Talbot 距离位 置,即 $Z=Z_\beta$ 平面,电场强度分布分别如图 3(c)和 3(d) 所示,内插图表示对应的相位分布图。可以看出, FDTD 模拟仿真结果和傅里叶变换理论计算结果相吻



图 3 (a), (b) 迂回相位编码的正方形 Talbot 阵列照明器的(a) /=0 和(b) /=+1 的电场强度分布;

(c), (d) 分别是 /=0 和 /=+1 的 FDTD 模拟仿真计算结果; (e) /=+1 的阵列型电场强度分布

Fig. 3 (a), (b) Electric field intensity distribution of (a) /=0 and (b) /=+1 for square Talbot array illuminator based on detour phase encoding; (c), (d) The corresponding simulated results are shown in (c) and (d);

(e) Electric field intensity distribution of/=+1 for 5×5 Talbot array illuminator

合: *l*=0 时,聚焦的光斑不携带轨道角动量,是一个 中心强度为极大值的实心光斑,半高全宽为 0.77 μm, 光斑区域相位分布均匀;*l*=+1 时,聚焦的光斑呈现上 下左右四个强度均匀的"热点"型分布,每个"热点" 光斑距离坐标原点的距离都是 2.0 μm,半高全宽为 0.73 μm,四个热点的相位分布正好表现为螺旋形,相 位变化正好为 2π。图 3(e)是 *l*=+1 时的阵列型电场强度 分布。

不论是图 3(b)的理论计算结果,还是图 3(d)的模 拟仿真结果,空心光斑的强度分布都不是一个完美的 圆形,而是在四个方向上出现强度更强的"热点"分 布。这是由于 Talbot 照明器的正方形结构 rect $(x / \beta, y / \beta)$ 进行傅里叶变换之后,再和螺旋相位 进行卷积运算得到的结果。而理想的空心圆圈型光斑 分布,是圆域函数 circ $(\sqrt{x^2 + y^2} / r_0)$ 和螺旋相位 exp(il φ)分别进行傅里叶变换再卷积的结果,即:

$$F\left\{\operatorname{circ}\left(\frac{\sqrt{x^2+y^2}}{r_0}\right)\right\} \otimes F\left\{\exp(il\varphi)\right\} \quad . \tag{5}$$

当光瞳函数更接近圆域函数,光斑的分布也就更 加接近圆形分布。为了进一步优化轨道角动量光斑质 量,可以将正四边形的周期性结构替换为正六边形的 周期性结构。定义边长为 h 的六边形的光瞳函数为

$$\operatorname{hex}\left(\frac{x}{h}, \frac{y}{h}\right) = \begin{cases} 0 \ (|y/(2\sqrt{3})| > h) \\ 0 \ (|y/\sqrt{3} + x| > h) \\ 0 \ (|y/\sqrt{3} - x| > h) \\ 1 \ \text{else} \end{cases}, \quad (6)$$

在六边形光瞳函数上加载 exp(i*lφ*) 螺旋相位,经过傅 里叶变换,得到的聚焦光斑复振幅分布表达式为

$$F\left\{\operatorname{hex}\left(\frac{x}{h},\frac{y}{h}\right)\right\} \otimes F\left\{\exp(\mathrm{i}l\varphi)\right\} \quad . \tag{7}$$

根据倒格子理论, 六边形的 Talbot 参数不完全和 四边形等同。对于边长为 *h×d*unit(表示每一个边都由 *h* 个像素基元构成)的六边形 Talbot 阵列照明器,特定的 六边形 Talbot 距离为

$$Z_{\rm hex} = \frac{3(hd_{\rm unit})^2}{2\lambda} \quad . \tag{8}$$

对应的分数 Talbot 距离为

$$Z_{h} = \frac{3(hd_{\text{unit}})^{2}}{2h\lambda} = \frac{3hd_{\text{unit}}^{2}}{2\lambda} \quad . \tag{9}$$

此时,每个单元格在方阵点 (m_1,m_2) 处的初始相位 $\phi_0'(m_1,m_2)$ 可以根据以下表达式计算得到:

$$\Phi_0'(m_1,m_2) = \frac{2\pi}{3} \left(\frac{1}{h}\right) (m_1^2 + m_2^2 + m_1 m_2) , \quad (10)$$

其中: m_1 , m_2 均为整数,分别表示两个轴方向上的数 值坐标, $\Phi_0'(m_1,m_2)$ 的分布如图 4(a)所示。在六边形



图 4 (a) 六边形单周期 Talbot 相位板的相位分布; (b) /=+1 的螺旋相位分布; (c) 迂回相位编码六边形 Talbot 阵列照明器的 1×1 像素基元结构; (d) 迂回相位编码的六边形 Talbot 阵列照明器

Fig. 4 (a) One period of hexagonal Talbot phase plate phase distribution; (b) Helical phase distribution for *I*=1; (c), (d) The unit cell (c) and one period of hexagonal (d) Talbot array illuminator based on detour phase encoding

Talbot 相位板上叠加上 $\Phi_{OAM}(m_1,m_2) = \exp(il\varphi)$ 的螺旋相位分布后,得到六边形 Talbot 相位板上的总相位分布:

$$\Phi'_{total}(m_1, m_2) = \Phi_{OAM}(m_1, m_2) + \Phi'_0(m_1, m_2)$$
, (11)
其中: $l=+1$ 时, $\Phi'_{total}(m_1, m_2)$ 的分布如图 4(b)所示。需
要注意的是: 六边形 Talbot 相位板的每一个像素单元
不是正方形, 而是宽长比为 $\sqrt{3}/2$ 的长方形。设计长方
形的长轴边长仍然为 $d_{unit}=1$ µm, 短轴边长为
 $\sqrt{3}d_{unit}/2$, 迂回相位编码位移仍然为
 $d(m_1, m_2) = (\Phi_{total}(m_1, m_2)/2\pi)d_{unit}$, 如图 4(c)所示。将
图 4(b)的相位分布按照迂回相位进行编码, 得到的六
边形 Talbot 阵列照明器的结构分布如图 4(d)所示。

图 5 给出了边长为 *h*=15 的六边形 Talbot 照明器 上加载不同的螺旋相位时,生成 OAM 光束的 FDTD 模拟仿真结果。*l*=0 时,聚焦的光斑不携带轨道角动 量,是一个中心强度为极大值的实心光斑,半高全宽 为 0.63 μm,如图 5(a)所示;*l*=±1 时,聚焦光斑都表现 为一个六个强度均匀的"热点"组成的准空心光斑, 每个"热点"光斑与坐标原点的距离都是 1.0 μm,半 高全宽为 0.62 μm,环绕一周相位的变化分别为±2π, 分别如图 5(b),5(c)所示;*l*=+2 时,聚焦光斑仍然由 六个 " 热点 " 组成,每个 " 热点 " 光斑中心与坐标原 点的距离仍然是 1.0 μm,半高全宽为 0.67 μm,环绕一 周相位的变化为 4π,如图 5(d)所示。图 5(e)是 *l*=+1 时的阵列型电场强度分布。和正方形 Talbot 阵列照明 器相比,六边形 Talbot 阵列照明器生成的光斑更接近 于圆形,同时相位分布也更加均匀。因此,使用六边 形 Talbot 阵列照明器,可以生成更高质量的大面积阵 列型 OAM 光束,以满足大规模工业生产的需要。

4 结 论

本文在分析分数 Talbot 效应的理论基础上,利用 迂回相位编码方法,设计了一种可生成聚焦 OAM 光 束的平面光学器件。通过使用 FDTD 仿真模拟表明平 面波经过此器件可以转化为大面积周期性聚焦 OAM 光束阵列,焦点尺寸与单像素基元相近。随着决定相 位分布的像素基元排布从正方形向六边形变化,具有 涡旋相位的焦点强度对称性也相应改变。具有较高中 心对称性的像素基元排布有利于实现更均匀的照明。 该器件设计简单,加工方便,集成度高,可以大面积 地复制拼接,在光捕获、光操控、光学加工等领域有 很好的潜在应用。



图 5 (a)~(d) 迂回相位编码的六边形 Talbot 阵列照明器的(a) /=0, (b) /=+1, (c) /=-1

和(d) /=+2 的归一化电场强度分布; (e) /=+1 的阵列型电场强度分布

Fig. 5 (a)~(d) Normalized electric field intensity distribution of (a) *I*=0, (b) *I*=+1, (c) *I*=-1, and (d) *I*=+2 for hexagonal Talbot array illuminator based on detour phase encoding respectively; (e) Electric field intensity distribution of *I*=+1 for Talbot array illuminator

参考文献

- [1] Allen L, Beijersbergen M W, Spreeuw R J C, et al. Orbital angular momentum of light and the transformation of Laguerre-Gaussian laser modes[J]. *Physical Review A*, 1992, 45(11): 8185–8189.
- [2] Wang J, Yang J Y, Fazal I M, et al. Terabit free-space data transmission employing orbital angular momentum multiplexing[J]. Nature Photonics, 2012, 6(7): 488–496.
- [3] Bozinovic N, Yue Y, Ren Y X, et al. Terabit-scale orbital angular momentum mode division multiplexing in fibers[J]. Science, 2013, **340**(6140): 1545–1548.
- [4] Vallone G, D'Ambrosio V, Sponselli A, et al. Free-space quantum key distribution by rotation-invariant twisted photons[J]. *Physical Review Letters*, 2014, **113**(6): 060503.
- [5] Gan Z S, Cao Y Y, Evans R A, et al. Three-dimensional deep sub-diffraction optical beam lithography with 9 nm feature size[J]. *Nature Communications*, 2013, 4: 2061.
- [6] Cao Y Y, Xie F, Zhang P D, et al. Dual-beam super-resolution direct laser writing nanofabrication technology[J]. Opto-Electronic Engineering, 2017, 44(12): 1133–1145. 曹耀宇,谢飞,张鹏达,等.双光束超分辨激光直写纳米加工技术 [J]. 光电工程, 2017, 44(12): 1133–1145.
- [7] Lehmuskero A, Li Y M, Johansson P, et al. Plasmonic particles set into fast orbital motion by an optical vortex beam[J]. Optics Express, 2014, 22(4): 4349–4356.
- [8] Grier D G. A revolution in optical manipulation[J]. *Nature*, 2003, 424(6950): 810–816.
- [9] Tao S H, Yuan X C, Lin J, *et al.* Fractional optical vortex beam induced rotation of particles[J]. *Optics Express*, 2005, **13**(20): 7726–7731.
- [10] Ladavac K, Grier D G. Microoptomechanical pumps assembled and driven by holographic optical vortex arrays[J]. Optics Express, 2004, **12**(6): 1144–1149.
- [11] Ni J C, Wang C W, Zhang C C, et al. Three-dimensional chiral microstructures fabricated by structured optical vortices in isotropic material[J]. *Light: Science & Applications*, 2017, 6(7): e17011.
- [12] Ouyang X, Xu Y, Feng Z W, et al. Polychromatic and polarized multilevel optical data storage[J]. Nanoscale, 2019, 11(5): 2447–2452.
- [13] Li X P, Cao Y Y, Tian N, et al. Multifocal optical nanoscopy for big data recording at 30 TB capacity and gigabits/second data rate[J]. Optica, 2015, 2(6): 567–570.
- [14] Ouyang X, Xu Y, Xian M C, et al. Encoding disorder gold nanorods for multi-dimensional optical data storage[J]. Opto-Electronic Engineering, 2019, 46(3): 180584.
 欧阳旭, 徐毅, 冼铭聪, 等. 基于无序金纳米棒编码的多维光信息存储[J]. 光电工程, 2019, 46(3): 180584.
- [15] Jiang M L, Zhang M S, Li X P, et al. Research progress of super-resolution optical data storage[J]. Opto-Electronic Engineering, 2019, 46(3): 180649. 姜美玲, 张明偲, 李向平, 等. 超分辨光存储研究进展[J]. 光电工 程, 2019, 46(3): 180649.
- [16] Campbell G, Hage B, Buchler B, et al. Generation of high-order

optical vortices using directly machined spiral phase mirrors[J]. *Applied Optics*, 2012, **51**(7): 873–876.

- [17] Wei D Z, Wu Y, Wang Y M, *et al.* Survival of the orbital angular momentum of light through an extraordinary optical transmission process in the paraxial approximation[J]. *Optics Express*, 2016, 24(11): 12007–12012.
- [18] Beresna M, Gecevičius M, Kazansky P G, et al. Radially polarized optical vortex converter created by femtosecond laser nanostructuring of glass[J]. Applied Physics Letters, 2011, 98(20): 201101.
- [19] Nersisyan S R, Tabiryan N V, Mawet D, et al. Improving vector vortex waveplates for high-contrast coronagraphy[J]. Optics Express, 2013, 21(7): 8205–8213.
- [20] Marrucci L, Manzo C, Paparo D. Optical spin-to-orbital angular momentum conversion in inhomogeneous anisotropic media[J]. *Physical Review Letters*, 2006, **96**(16): 163905.
- [21] Mair A, Vaziri A, Weihs G, et al. Entanglement of the orbital angular momentum states of photons[J]. Nature, 2001, 412(6844): 313–316.
- [22] Wei B Y, Hu W, Ming Y, et al. Generating switchable and reconfigurable optical vortices via photopatterning of liquid crystals[J]. Advanced Materials, 2014, 26(10): 1590–1595.
- [23] Wang X L, Lou K, Chen J, et al. Unveiling locally linearly polarized vector fields with broken axial symmetry[J]. *Physical Review A*, 2011, 83(6): 063813.
- [24] Wang X L, Chen J, Li Y N, et al. Optical orbital angular momentum from the curl of polarization[J]. *Physical Review Letters*, 2010, **105**(25): 253602.
- [25] Wang X L, Li Y N, Chen J, *et al*. A new type of vector fields with hybrid states of polarization[J]. *Optics Express*, 2010, **18**(10): 10786–10795.
- [26] Cai X L, Wang J W, Strain M J, et al. Integrated compact optical vortex beam emitters[J]. Science, 2012, 338(6105): 363–366.
- [27] Yu N F, Capasso F. Flat optics with designer metasurfaces[J]. Nature Materials, 2014, 13(2): 139–150.
- [28] Karimi E, Schulz S A, de Leon I, et al. Generating optical orbital angular momentum at visible wavelengths using a plasmonic metasurface[J]. Light: Science & Applications, 2014, 3(5): e167.
- [29] Talbot H F. LXXVI. Facts relating to optical science. No. IV[J]. The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science, 1836, 9(56): 401–407.
- [30] Rayleigh L. XXV. On copying diffraction-gratings, and on some phenomena connected therewith[J]. The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science, 1881, 11(67): 196–205.
- [31] Zhu L W, Yin X, Hong Z P, et al. Reciprocal vector theory for diffractive self-imaging[J]. Journal of the Optical Society of America A, 2008, 25(1): 203–210.
- [32] Li Z G, Yang R, Sun M Y, et al. Detour phase Talbot array illuminator[J]. Chinese Optics Letters, 2019, 17(7): 070501.
- [33] Brown B R, Lohmann A W. Complex spatial filtering with binary masks[J]. Applied Optics, 1966, 5(6): 967–969.
- [34] Lohmann A W, Paris D P. Binary fraunhofer holograms, generated by computer[J]. Applied Optics, 1967, 6(10): 1739–1748.

Orbital angular momentum Talbot array illuminator based on detour phase encoding

Nie Fangsong, Jiang Meiling, Zhang Mingsi^{*}, Cao Yaoyu^{*}, Li Xiangping

Guangdong Provincial Key Laboratory of Optical Fiber Sensing and Communications, Institute of Photonics Technology, Jinan University, Guangzhou, Guangdong 510632, China



(a) The unit cell and (b) one period of hexagonal Talbot array illuminator based on detour phase encoding;
 (c) Normalized electric field intensity distribution of *I* = +1 for hexagonal Talbot array illuminator

Overview: Orbital angular momentum (OAM) beam with helical phase distribution has demonstrated important applications in information optics, optical storage, laser processing, super-resolution, optical trapping, and optical manipulation. These exceptional achievements heavily rely on the development of OAM micro-devices that can precisely manipulate optical fields of demand. As such functional components gradually reach out to large-scale production for practical applications from the laboratory-scale researches, more requirements are raised for producing OAM beams with equal properties in batches. At present, there are varied methods to generate OAM beams, for example, spiral phase plate method, variable spiral plate method, hologram folk grating method, and spatial light modulator method. However, the above methods are mostly focused on generating a single OAM beam, which overlooks the needs of fostering multi-focus array light field that is highly desirable for novel functions in numerous studies. How to readily realize focused OAM arrays beams over a large area remains a tough challenge from concept to implementation. In this paper, based on fractional Talbot effect, we have designed a planar optical device which can generate periodic array of focused orbital angular momentum beam. The phase distribution of the devised structure contains two parts: the focusing lens phase distribution and the spiral vortex phase distribution. According to detour phase encoding, the phase distribution calculated by fractional Talbot effect is implemented on the planar optical device by discretizing the phase distribution with arrayed phase-control units. The multi-level phase distribution is transformed to the lateral displacement of the rectangular bars from the center of each unit cell, which is proportioned to the phase shift as designed. The focusing property of this optical device with periodic square and hexagonal structures are simulated by finite difference time domain (FDTD). The intensity distribution and phase profile of each single focused light beam in the illumination plane are virtually identical. With changing the arrangement of the phase-regulation unit from square to hexagonal Talbot array, the symmetry of the intensity distribution for the focused light spot with vortex phase distribution changes accordingly. The symmetry of the hexagonal Talbot array is higher than the square counterpart. This optical device with explicit advantages of being easy to fabricate, splice, duplicate, and integrate can efficiently prop up the generation of high-quality large-area array-type OAM beams for widely spreading applications in optical trapping, optical manipulation, optical fabrication, and other fields.

Citation: Nie F S, Jiang M L, Zhang M S, *et al.* Orbital angular momentum Talbot array illuminator based on detour phase encoding[J]. *Opto-Electronic Engineering*, 2020, **47**(6): 200093

Supported by National Natural Science Foundation of China (61605061, 61875073), the Natural Science Foundation of Guangdong Province (2016A030313088), and Guangdong Provincial Innovation and Entrepreneurship Project (2016ZT06D081)

^{*} E-mail: mszhang@jnu.edu.cn; yaoyucao@jnu.edu.cn